



半自动抛光机 LGP 250-P



简介

LGP 250-P 用以进行小范围内的抛光微调操作。设备投入较小、操作简单、耐用，且可完成高质量的抛光。抛光盘的转速为 10-600RPM。抛光要用到抛光布或者磁性抛光盘。抛光上部有四个承载薄片的承载套筒，用以盛装薄片。可在抛光盘上同时完成四个岩样的抛光。可变的 200g 的重量，会给岩样施加一个压力，使岩样固定在抛光盘上。两组四个岩样的承载杯要求的岩样尺寸为 30x45mm，或 1x1.5inch。

参数

转速：10-600RPM
岩样尺寸：30x45mm/1x1.5”
抛光盘直径：250mm
尺寸：526x589x380mm
重量：50kg
电源：220V，50/60Hz

特点

低转速、无振动
抛光载玻片或薄片
操作简单易懂
同时制备四个薄片